

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 3 区分

【発行日】平成30年3月22日(2018.3.22)

【公開番号】特開2018-7117(P2018-7117A)

【公開日】平成30年1月11日(2018.1.11)

【年通号数】公開・登録公報2018-001

【出願番号】特願2016-133682(P2016-133682)

【国際特許分類】

H 0 3 H 9/145 (2006.01)

【F I】

H 0 3 H 9/145 C

【手続補正書】

【提出日】平成30年2月7日(2018.2.7)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 6 0

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 6 0】

なお、実施例 6 では、ラダー型フィルタの場合を例に示したが、これに限られず、例えばダブルモード型弾性表面波フィルタ(DMS)などの他のフィルタの場合でもよい。図 14 は、ダブルモード型弾性表面波フィルタの平面図である。図 14 のように、ダブルモード型弾性表面波フィルタは、IDT20a~20cが、弾性波の伝搬方向で並んで配置され、1対の反射器30はIDT20a~20cをまとめて挟んで設けられている。